

Munkabeosztás a Quanta 3D SEM/FIB eszközön. 2011. szeptember 5 – szeptember 11.							
	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	Péntek	Szombat	Vasárnap
7							
8	Mikroszkóp vákuum ellenőrzés, elektron oszlop, ionoszlop beállítás RK, VG	TEM mintakészítés vas minta RK, DZ	szerviz munka VG, DZ	Fodor Péter a Nemzeti Múzeum kengyel-mintáinak mérése ETD, BSED, FIB, EDX VG, RK	szerviz munka VG, DZ		
9							
10							
11							
12							
13	Fodor Péter a Nemzeti Múzeum kengyel-mintáinak mérése ETD, BSED, FIB, EDX VG, RK						
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							

Megjegyzések

DZ
HK
RK
VG

Dankházi Zoltán
Havancsák Károly
Ratter Kitti
Varga Gábor